@日本国特許庁(JP)

(1) 特許出願公開

四公開特許公報(A) 平2-29485

MInt. Cl. 5

識別記号 庁内整理番号 **@公開** 平成 2年(1990) 1月31日

C 09 K 9/02 В 8930-4H

> 審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

フオトクロミツク感光性材料 64発明の名称

> 顧 昭63-178061 ②特

顧 昭63(1988)7月19日 ②出

神奈川県横浜市神奈川区宝町2番地 日産自動車株式会社 仁 何発 明 者

内

神奈川県横浜市緑区鴨志田町1000番地 三菱化成株式会社 Ħ 鮗 明 前 四発 沯

総合研究所内

神奈川県横浜市緑区鴨志田町1000番地 三菱化成株式会社 ニッ権 和夫 個発 明 者

総合研究所内

日産自動車株式会社 る出 頭 入

神奈川県横浜市神奈川区宝町2番地 東京都千代田区丸の内2丁目5番2号

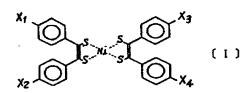
三菱化成株式会社 勿出 頭 人

晓秀 外1名 弁理士 杉村 個代 理 人

フォトクロミック感光性材料 1.発明の名称

2.特許請求の範囲

1. スピロオキサジン系化合物と高分子物質と から形成されるフォトクロミック感光層中に、一 重項酸素失活剤である次の一般式〔Ⅰ〕



(上記式中のX1, X2, X3およびXaはそれぞれ水素 **原子、アルキル基またはアルコキシ基を示す)で** 表わされるピス(1,2~ジフェニル-1,2~ ジチオーエテン)ニッケル錯体系化合物を含有す ることを特徴とするフォトクロミック感光性材料。 3.発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は、フォトクロミック感光性材料に関 し、特に耐光特性に優れたフォトクロミック感光 性材料に関する。

(従来の技術)

従来のフォトクロミック感光性材料としては、 例えば第1図に示すように、スピロオキサジン系 フォトクロミック化合物を高分子化合物に分散さ せ、フィルム化したものまたは、第2図のように **基板上にフォトクロミック化合物を展開し、フォ** トクロミック感光層を設けたもの、または第3図 のように基板間にフォトクロミック化合物を含有 したフォトクロミック層を形成させ、積層体とし たものがある。このようにスピロオキサジン系化 合物を含有するフォトクロミック層を基板間に介 在させて成る積層体は例えば特開昭61-148048号 公報に開示されている。

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、このような従来のスピロオキサ ジン化合物を含有するフォトクロミック材料にあ っては、スピロオキサジン系化合物が光酸化を受 けやすい状態となっていたため、長時間の光照射 により劣化するという問題点が残されている。

(課題を解決するための手段)

本発明者等は、スピロオキサジン系フォトクロミック化合物を含有するフォトクロミック感光性 材料の上述の問題点を解決すべく税意研究を行った結果、スピロオキサジン系化合物を含有する高分子物質に、特定の一重項酸素失活剤であるピス(1.2-ジフェニルー1.2-ジチオーエテン)ニッケル錯体系化合物を含有させることにより耐光性を改善し得ることを確かめ本発明を達成するに至った。

従って、本発明はスピロオキサジン系化合物と 高分子物質から形成されるフォトクロミック感光 性組成物中に、一重項酸素失活剤である下記一般 式 (I)

(上記式中のX:、Xz, XzおよびX4はそれぞれ水素

は置換されていてもよい炭化水素芳香環または複 素環系芳香環を示し、R₄は水素原子又はメチル基 を表す。)で表される化合物が挙げられる。更に 詳しくは、R₁. R₂及びR₂としては炭素数 1 ~28の アルキル基等のアルキル基;メトキシエチル基、 エトキシエチル基等のアルコキシアルキル基;メ トキシエトキシエチル基、n-ブトキシエトキシ エチル基等のアルコキシアルコキシアルキル基; メトキシエトキシエトキシエチル基、エトキシエ トキシエトキシエチル基等のアルコキシアルコキ シアルコキシアルキル基;フェニルオキシエチル 基、ナフチルオキシエチル基、p-クロロフェニ ルオキシエチル基等の置換されていてもよいアリ ールオキシアルキル基;ベンジル基、フェネチル 基、pークロロベンジル基、pーニトロベンジル 基等の置換されていてもよいアリールアルキル盆; シクロヘキシルメチル基、シクロヘキシルエチル 基、シクロペンチルメチル基等のシクロアルキル アルキル基:アリルオキシエチル基、3-プロモ アリルオキシエチル基等の置換されていてもよい

原子、アルキル基またはアルコキシ基を示す)で、 表わされるピス(1、2 - ジフェニルー1、2 -ジチオーエテン)ニッケル錯体系化合物を含有す ることを特徴とするフォトクロミック感光性材料 に関する。

本発明を更に説明すると、本発明のフォトクロミック感光性材料に含有させるスピロオキサジン 系化合物の例としては、次の一般式 [I]

$$\begin{array}{c|c}
R_2 & R_3 & R_4 \\
\hline
X & N & O & Y
\end{array}$$
(II)

(式中R1、R2及びR2はそれぞれアルキル基、アルケニル基、シクロアルキル基またはアリール基を示し、これらの基は置換されていても良い。R2及びR2は互いに結合し選化していてもよい。R1としては、アルキレン基、アリーレン基を介してもう1つのスピロオキサジン選を有し、全体として2量体の化合物を形成していても良い。環X及びY

アルケニルオキシアルキル基;シアノエチル基、 シアノメチル基等のシアノアルキル基;ヒドロキ シエチル基、ヒドロキシメチル基等のヒドロキシ アルキル基;テトラヒドロフルフリル基、テトラ ヒドロフリルエチル基等のテトラヒドロフリルア ルキル基等の置換または非置換のアルキル基:ア リル基、2-クロロアリル基等の置換又は非置換 のアルケニル基;フェニル基、pーメチルフェニ ル基、ナフチル基、mーメトキシフェニル基等の 置換または非置換のアリール基;シクロヘキシル 茎、シクロペンチル基等のシクロアルキル基が挙 げられ、更にRzとRzは互いに連結し、シクロヘキ シル基、シクロペンチル基、シクロヘプチル基等 を形成していてもよい。また、2,としては、アル キレン基、アリーレン基を介してもう1つのスピ ロオキサジン環を有し、全体として2量体の化合 物を形成していてもよい。Raとしては水素原子又 はメチル基が挙げられる。とくに本発明で用いら れるスピロオキサジン系化合物の場合、Riとして アルキル基及びアルコキシアルキル基である場合

が好ましい。また、R[®]及びR_®としてはアルキル基[®]である場合が好ましく、さらにメチル基である 合がより好ましい。

環X、Yの置換されていてもよい炭化水素芳香 環または複素環系芳香環としては、ベンゼン環、ナフタレン環、キノリン環、フェナンスレン環等 が挙げられ、これらの環の置換基としては塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等のハロゲン原子、基チル基、エチル基等の炭素数1~6のアルキル基:メトキシ基、エトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基等の炭素数1~6のアルコキシカルボニル基等の炭素数1~6のアルコキシカルボニル基等の炭素数1~6のアルコキシカルボニル基、メトキシスルホニル基、シアノ基、アミノ基、ジメチルアミノ基、ニトロ基等が挙げられる。

次に本発明において添加剤として配合する一重 項酸素失活剤であるピス(1.2ージフェニルー 1.2ージチオーエテン)ニッケル錯体系化合物 は、式〔Ⅰ〕で表わされる化合物で、この内式 〔·Ⅰ〕のX₁, X₂, X₃およびX₄基がそれぞれ炭素数 1~10のアルキル基またはアルコキシ基を示すも

量%を越えると添加機度を高めても光学濃度の向上がみられず、かえってコスト高になるので好ま しくない。

また一重項酸素失活剤の配合量は高分子物質に対して0.1~50重量%、好ましくは、0.5~20重量%で使用する。一重項酸素失活剤が0.1 重量%未満では効果がなく、50重量%より多く配合しても効果は一定でコスト高となり好ましくない。

前記スピロオキサジン系化合物と高分子物質から形成されるフォトクロミック感光層中に、一重 項酸素失活剤である式〔Ⅰ〕で表わされるピス (ジチオベンジル)ニッケル錯体が含まれるよう にした本発明の感光性材料は、第1回に示すり なフィルム状として、また例えばスピロオキもる ン系化合物と高分子物質と式〔Ⅰ〕で示されるエン ス(1、2ージフェニルー1、2ージチオになテン ンに、この溶液を適当な透明な基板にキティン イングまたはスピンナーなどを用いて第2回に示すように成膜した感光層として、

⁽³⁾のが好ましく用いられる。

前記スピロオキサジン系化合物の配合量は高分子物質に対して0.1~50重量%、好ましくは0.5~20重量%の量で使用する。スピロオキサジン化合物が0.1 重量%未満ではフォトクロミック色素が着色した場合に十分な光学濃度が得られず、50重

或いは第3図に示すように基板間に感光層として 挟持して積層体を形成するのに用いられる。上記 の基板としては、ポリエチレンテレフタレート、 セルロースアセテート、ポリカーポネート、ガラ ス板等が挙げられ、必要に応じて積層したもので もよい。

フォトクロミック感光層の膜厚は $0.5~\mu\sim 1~m$ で、好ましくは $10\sim 250~\mu$ で使用する。

(作用)

本発明のフォトクロミック感光性材料は、スピロオキサジン系フォトクロミック化合物と一重項酸素失活剤を配合したことにより著した、スピープリンのでは、スピープリンのでは、交流性に高んでおり、容易にスピープリンのでは、スピージフェニルー1、2ージチオーエン、ニッケル錯体系化合物は10。を反応性のない

30。に戻す不活性作用(一重項酸素失活作用)を 有し、これがスピロオキサジン分子の光酸化に伴 う劣化を抑制することから耐光性が改善されると 思われる。

(実施例)

本発明を以下の実施例および比較例によって説明する。尚、各実施例において、耐光特性はキセノンランプによる残留着色性能で評価し、初期着色性能の50%以下になるまでの時間で表わした。 劣化促進装置としてはスガ試験機(株)製のサンシャインウェザオメーターを用いた。

実施例1. 比較例1

下記の構造を有するスピロオキサジン系化合物 (A):0.1 重量%

(A)

実施例2~9、比較例2~3

実施例1と同様な方法で下記構造を有するスピロオキサジン化合物(B),(C)を用いて、表1に示すように各種ピス(1,2ージフェニルー1,2ージチオーエテン)ニッケル錯体系化合物と組合せて用い、実施例2~9および比較例2~3の感光性材料の試料を作製し、各試料の耐光試験を行いその結果を実施例1および比較例1の結果と一緒に表1に示す。本実施例では、3種のスピロオキサジンでの効果を示したが、これらに限定されないことは言をまたない。

と、下配の構造を有するピス(1, 2ージフェニルー1, 2ージチオーエテン)ニッケル錯体系化合物0.1重量%

と、可塑剤を含んだポリビニルブチラール10重量 %を、溶媒(トルエン:エタノール=6:4)に 溶解した。得られた溶液をガラス基板上にキャス ティングによってコーティングした後、このコー ティング膜を真空乾燥器で減圧下70℃で6時間乾 慢して第2図のように作製した。比較例1として、 前配ビス(1。2ージフェニルー1、2ージチオーエテン)ニッケル錯体系化合物を使用しない以 外は、本実施例と同じ条件で比較例1の感光性材料を作製した。

但し(B)は R_3 = H, R_4 = CH z の化合物と、 R_5 = CH z 、 R_4 = H の化合物を 1:1 の割合で混合したものを表わす。

表 1

	-			
		フォト クロ カ カ	ピス(1,2-ダフェニル-1,2 -ダチオ-エラン)ニッケル 譜 体系化合物	初期性能の 50%保存し ている時間
比較例	1	(A)	無	< 200
-	2	(B)	無	< 200
	3	(c)	無	< 200
実施例	1	(A)	X1, X2, X3およびX4 が水素原子を示す 式(「)の化合物	>1.000
•	2	(B)	同 上	> 1.000
-	3	(C)	岡 上	>1.000
,	4	(A)	X ₁ , X ₂ , X ₂ およびX ₄ が-OCH ₂ を示す式 〔Ⅰ〕の化合物	>1.000
-	5	(B)	同 上	>1.000
-	6	(C)	同 上	>1.000
	7	(A)	X;,Xz,X;および。 が-CH;を示す式 〔Ⅰ〕の化合物	>1,000
•	8	(B)	同上	>1,000
	9	{C}	同 上	>1.000

第2図は基板上にフォトクロミック材料層を具 えた積層体の側面図、

. 第3図は基板間にフォトクロミック材料圏が挟まれて成る種類体の側面図である。

- 1 …フォトクロミック化合物が分散した高分子物質フィルム
- 2 … 基板

上衷から実施例1~9の感光性材料は、1000時間照射後も初期値の50%以上の着色性能を示したのに対し、比較例の感光性材料は200時間以内で初期値の50%以下の着色率となった。

(発明の効果)

以上説明してきたように、この発明によれば、その構成をスピロオキサジン系フォトクロミック 化合物に一重項酸素失活剤である式 [I] のピス (1 , 2 ージフェニルー1 , 2 ージチオーエテン) ニッケル錯体系化合物を配合したフォトクロミック層としたため、不可逆劣化物の生成を従来の1/5程度に防止することができる。そして本発明のフォトクロミック感光性材料は、従来のものに較べて耐光性が大幅に改善されたため、記録、記録材料、位写材料、レーザー用燃光材料等の電子材料、印刷感光体、顕光材料、ディスプレーなどに使用される。

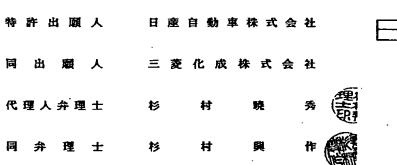
4. 図面の簡単な説明

第1図はフォトクロミック材料フィルムの側面 図、

第1図

〉 !フォトクロミック化合物が分散した透明高分子フィル

第2図



第3図

